

國立交通大學 工學院專班--半導體材料與製程設備學程 系(所)96 學年度第 二 學期課程計畫表

當課 學 期號	永課 久號	課 程 名 稱		必 選 修	學 分	時 數	教 師 人事代碼	上 課 時 間					
		中 文	英 文(有永久課號者免填)					一	二	三	四	五	六
5323	ISR 5138	半導體材料分析	Materials Characterization for Semiconductors	選	3	3	張 立 T8627 潘扶民 T9241				IJK EF201		
5321	ISE 5201	平面顯示材料及元件	Flat Panel Display Materials and Devices	選	3	3	林宏洲 T8918	IJK EF201					
5322	ISE 5203	半導體材料在能源科技之應用	Semiconductor in Energy Technologies	選	3	3	吳樸偉 T9435			IJK EF201			
5325	ISR 5148	封裝技術與設備	Packaging Technology and Equipment	選	3	3	陳仁浩 T8505		IJK EF201				
5324	ISR 5139	半導體微影、清洗、檢測技術與設備	Semicon In Photolithography, Cleaning and Inspection	選	3	3	賴振民 PTF49					IJK EF201	
5320	ISE 5001	碩士論文研究	Thesis Research	必	3	3	指導教授						

備註：碩士論文研究限制有簽指導教授協議書且繳至專班辦公室者才能選修